



University of Chemical Technology & Metallurgy

Department of Physics , Thin Films Technology Lab

1756 Sofia, 8 Kl.Ohridsky blvd., Tel. +359 2 81 63 447 , Fax. +359 2 868 54 88

p.petkov@uctm.edu plamen.petkov@abv.bg

ОТГОВОР

**на рецензиите и мненията на членовете на Научното жури
по конкурс за професор по направление 4.1 Физични науки
(01.03.26 - Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
обявен от ХТМУ, София в ДВ, брой 55 от 19.07.2011 година**

След като се запознах с рецензиите и становищата на Уважаемото Научно Жури, считам за мой дълг да изразя голямата си благодарност за забълбоченото запознаване с представените за оценка материали. Направеният анализ демонстрира висок професионализъм и дълбоко познаване на научната проблематика свързана със синтеза, охарактеризирането и изследване възможностите за приложение на тънки аморни слоеве от сложни тройни или четворни халкогенидни системи. В не по-малка степен това се отнася и за преценката на моята научно-преподавателска дейтелност.

С искрена благодарност приемам направените препоръки за бъдещата ми работа и неминуемо ще се съобразя с тях – още повече, че подготвям обширна монография посветена на синтеза, свойствата и приложенията на слоеве от системите Ge-Se(Te)-Ga(In). С приключване на изследванията по дисертацията на моя аспирант Анди Зайдан, ще се затвори и последната тройна система Ge-Te-In, което ще ми даде възможност да довърша тази монография.

За финал, отново бих искал да благодаря на Журито за добронамереността и компетентността на направената преценка на моята дейност в последната декада.

С уважение :.....

(доц. д-р Пл.Петков)

София, 12.11.2011 год.